Inhaltsverzeichnis

Vo	rwor	·	5
1	Begr	iffe der Sensormesstechnik, Sensorfertigung und	
		pranwendung	7
	1.1	Systematik der Sensorsignale	7
	1.2	Vom Elementarsensor zum Sensorsystem	
	1.3	Sensorterminologie und Sensortechnologie	
	1.4	Messtechnische Begriffe der Sensorik	
	1.5	Messabweichungen für Einzelmesswerte	_
	1.5	und Messwertverknüpfungen	3
		1.5.1 Systematische Messabweichungen bei Einzelmesswerten 2	
		1.5.2 Zufällige Messabweichungen bei Einzelmesswerten 2	
		<u>U</u>	
		1.5.3 Messunsicherheiten	
	1.6	1.5.4 Fehlerfortpflanzung von Messabweichungen bei Messungen 2	
	1.6	Messabweichungen bei Messketten	
	1.7	Messtechnische Eigenschaften von Sensoren und Messmitteln 3	
		<i>5</i>	3
		1.7.2 Dynamische Messabweichungen 4	
		1.7.3 Korrektur statischer und dynamischer Messabweichungen 6	
	1.8	Störsicherheit und Zuverlässigkeit 6	1
	1.9	Praktische Zusammenstellung und Auswahlkriterien für	
		Messgrößen und Sensoren 6	52
		1.9.1 Zusammenstellung von Sensor- und	
		Messgrößenanwendungen 6	52
		1.9.2 Auswahlkriterien für Sensorentwicklungen und	
			52
2	Mec	nanoresistive Sensoren 6	55
-	2.1		55
	2.1		, <i>5</i>
	2.2	A 1	,, 12
	2.2		13
			7
3	Elek	romechanische Induktionssensoren)7
	3.1	Induktionsspulensensor (Pick-up) (Induktionssensor))8
	3.2	Schwingspulensensor (Schwingspule)	4
	3.3	Magnetflussspulensensoren	7
	3.4	Differentialtransformator (LVDT: linearer variabler	
		Differentialtransformator)	20
	3.5	Resolver	
	3.6	Inductosyn	
4		tromechanische Induktivsensoren	.9
	4.1	Längsanker-1-Spulen-Sensor	, ,
		(Längsankeraufnehmer, induktiver Wegsensor, Wegaufnehmer) 13) [
	4.2	Längsanker-Differenzspulensensor	
		(Längsanker-Differenzwegaufnehmer)	32
	4.3	Queranker-1-Spulen-Sensor	
		(Ouerankeraufnehmer)	12



	4.4	Queranker-Differenzspulensensor (Differential-Querankeraufnehmer, Differential-Queranker-Geber) 144		
5	5 Elektromechanische Wirbelstromsensoren			
3	5.1	tromechanische Wirbelstromsensoren		
	5.2	Queranker-Wirbelstromsensor (Wirbelstrom-Querankeraufnehmer) . 150		
6		ktive Positionssensoren (Näherungsschalter/Initiatoren) 153		
	6.1	Induktive Initiatoren		
	6.2	Wirbelstrominitiatoren		
7	Magi	netfeldsensoren 165		
•	7.1	Wiegand-Sensoren und Impulsdrähte		
	7.2	Magnetfeldsensoren mit amorphen Metallen		
	, . <u>~</u>	7.2.1 Magnetfeldpositionssensoren		
	7.3	Galvanomagnetische Sensoren		
	,	7.3.1 Galvanomagnetische Effekte und Technologien		
		7.3.2 HALL-Sensoren und HALL-Differenzsensoren		
		7.3.3 Magnetoinduktions-Durchflusssensoren (MID)		
		7.3.4 Feldplatte (FP) und Differenzfeldplatte (FFP)		
	7.4	XMR-Sensoren		
	7.4	7.4.1 IMR-Sensoren (isotrope magnetoresistive Sensoren) 205		
		7.4.2 AMR-Sensoren ohne Strukturgeometrie		
		7.4.3 AMR-Sensoren mit Strukturgeometrie		
		7.4.3.1 AMR-Sensoren mit BARBER-Pol-Strukturgeometrie		
		(Version Barber-Pole) (AMR-Sensoren mit		
		BARBER-Polen, BARBER-Pol-Sensor,		
		Widerstandstreifen mit BARBER-Polen)		
		7.4.3.2 AMR-Sensoren mit speziell optimierter		
		Barber-Pol-Strukturgeometrie		
		(Version Pseudo-HALL) (Pseudo-HALL-Sensoren) 21		
		7.4.4 GMR-Sensoren		
		7.4.5 GMI-Sensoren 23:		
		7.4.6 CMR-Sensoren 23.		
		7.4.0 CMR-Sensoren		
	7.5	The state of the s		
	1.5	SQUID-Sensoren		
8	Reed	sensoren 23'		
9	Magı	netoelastische Sensoren 24'		
	9.1	Magnetoelastischer Effekt und Technologie		
	9.2	Pressduktoren		
	9.3	Magnetoelastisch-induktive Kraftelementarsensoren		
		(magnetoelastische Kraftsensoren / Kraftaufnehmer)		
	9.4	Magnetoelastische Druckelementarsensoren		
		(magnetoelastische Drucksensoren / Druckaufnehmer) 24		
	9.5	Magnetoelastische Drehmomentelementarsensoren		
		(magnetoelastische Drehmomentsensoren / Drehmomentaufnehmer) 25		
10	Kana	azitive Sensoren		
	10.1	Kapazitive EMS-Sensoren		
		10.1.1 Kapazitive EMS-Differenzwegsensoren		
		(kanazitive Wegsensoren) 26		

		10.1.2	Kapazitive EMS-Drucksensoren	
			(kapazitive Drucksensoren)	261
		10.1.3	Kapazitive EMS-Füllstandsensoren	
			(kapazitive Füllstandsensoren)	262
		10.1.4	Kapazitive MEMS-Näherungsschalter	
			(kapazitive Näherungsschalter)	264
		10.1.5	Elektrische und elektronische Schaltungen für	
			kapazitive Elementarsensoren	265
	10.2	Kapazi	itive MEMS-Sensoren	
		10.2.1	Kapazitive MEMS-Drucksensoren	271
		10.2.2	Kapazitive MEMS-Beschleunigungssensoren	273
	10.3	Applik	ationsbeispiele abgewandelter MEMS-Sensortypen	280
		10.3.1	Kapazitive MEMS-Vibrationselementarsensoren	281
		10.3.2	Kapazitive MEMS-Neigungswinkelsensoren	
			(Inklinometer) (kapazitive Neigungswinkelsensoren,	
			MEMS-Inclinometer)	281
		10.3.3	Kapazitive MEMS-Drehratensensoren (Gyroskope)	
			(kapazitive Drehratensensoren, kapazitives monolithisches	
			Gyroskop, mikromechanische Inertialsensoren, Gyrometer)	283
		10.3.4	EMS-Mikrofone (MEMS-Schallsensoren)	290
11	Diozo	alaktris	sche Sensoren	203
11	11.1		alische, mathematische, technologische und	273
	11.1		chnische Grundlagen	203
	11.2		sche Bauformen von piezoelektrischen Elementarsensoren	
	11.2	11 2 1	Piezoelektrische Kraftelementarsensoren	2))
		11.2.1	(piezoelektrische Kraftsensoren / Kraftaufnehmer)	200
		11 2 2	Piezoelektrische Druckelementarsensoren	277
		11.2.2	(piezoelektrische Drucksensoren / Druckaufnehmer)	300
		11 2 3	Piezoelektrische Beschleunigungselementarsensoren	500
		11.2.5	(piezoelektrische Beschleunigungssensoren /	
			Beschleunigungsaufnehmer)	300
	11.3	Elektro	onische Auswerteschaltungen für	500
	11.5		lektrische Elementarsensoren	302
		11.3.1		
			Ladungsverstärker	
			ICP-Sensoren	
	11.4		sche Daten ausgewählter piezoelektrischer Sensoren	
12	Optis	che un	d optoelektronische Sensoren	315
			he und elektrophysikalische Grundlagen	
	12.2		elektrische Effekte	
	12.3		effekte	
	12.4		relle (Vakuumphotozelle)	
	12.5		nultiplier (Sekundär-Eelektronenvervielfacher)	
	12.6		viderstand (photoresistiver Elementarsensor)	
	12.7		lioden und Photoelemente	
			PN-Photodioden	
			Photoelemente	328
	12.8		onsempfindliche Photodioden	
		(PSD -	- Position Sensitiv Detector)	329
			Lateraleffekt-PSD (Lateraleffekt-Photodiode)	
		12.8.2	Segmentierte PSD (segmentierte Photodiode)	332

	12.9	Bildsensoren (CCD, CMOS)	332
		12.9.1 CCD-Bildsensoren	333
		12.9.2 CCD-Farbsensoren	334
		12.9.3 Weiterentwicklungen	334
	12.10	Lichtwellenleiter (LWL) (Glasfasern)	334
		12.10.1 Lichtwellenleitertypen	
		(Multimode, Monomode, geometrisch)	335
	12.11	Optische und optoelektronische Sender	338
		12.11.1 Glühlampen und Metalldampflampen	338
		12.11.2 Lichtemittierende Dioden (LED)	339
		12.11.3 Halbleiterdiodenlaser (Injektionslaser)	340
	12.12	Optische und optoelektronische Anwendungen	
		12.12.1 Lichtschranken	341
		12.12.2 Reflextastköpfe (Reflexlichtschranken, optische	
		Reflextastköpfe)	343
		12.12.3 Störunterdrückung bei Lichtschranken und Tastköpfen	343
		12.12.4 Lasertriangulationssensoren	344
		12.12.5 Inkrementale Messeinrichtungen (Weg, Winkel, Drehzahl)	
		(inkrementale Sensoren, incremental	
		length or angle measuring device)	
		12.12.6 Hybridoptische Sensoren (Abstand, Druck, Füllstand)	347
	12.13	Faseroptische Sensoren	
		(Monomode, 2-Strahl-Interferometer, Kreisel)	
			351
		12.13.2 2-Strahl-Interferometer (MICHELSON, MACH-ZEHNDER, Kreisel)	
		(Zweistrahlinterferometer)	352
13	Temp	eratursensoren	361
		Kontaktthermometrie	
		13.1.1 Temperaturmessung in und an Festkörpern	
		13.1.2 Temperaturmessung in Flüssigkeiten	
		13.1.3 Temperaturmessung in Gasen und Dämpfen	
	13.2	Kontaktthermometrische Sensoren	
		13.2.1 Thermoresistive Metallsensoren	
		(Metallwiderstandsthermometer)	
		(thermoresistive Sensoren, Widerstandthermometer)	363
		13.2.2 Thermoelektrische Sensoren (Thermoelemente)	
	13.3	Strahlungsthermometrie	
		13.3.1 Gesamtstrahlungspyrometer	
		13.3.2 Teilstrahlungspyrometer	386
1 4	0 -11		
14		lsensoren (Schallmikrofon)	
	14.1	Allgemeine Grundlagen	
		14.1.1 Physikalische Einteilung der Schallfrequenzbereiche	381
		14.1.2 Ausbreitungsgeschwindigkeiten des Schalls in	205
		verschiedenen Medien	
	142	14.1.3 Schallfeld	
	14.2	Hörschallsensoren (Luftschallsensoren)	391
		14.2.1 Elektrodynamische Hörschallsensoren	
		(elektrodynamisches / dynamisches Mikrofon)	392
		14.2.2 Elektromagnetische Hörschallsensoren	• •
		(dynamisches Luftschallmikrofon)	304

14.2.4 Piezoelektrische Hörschallsensoren				Kondensa	atische Hörschallsensoren (Kondensatormikrofon) atormikrofone (elektrostatischer Schallsensor)	396
14.3.1 Körperschallsensoren 406 14.3.2 Wasserschallsensoren (Hydrophone) 407 14.4 US-Sensoren (Ultraschallsensoren) 408 14.4.1 US-Abstandsensoren (Ultraschall-Abstandsensoren) 409 14.4.2 US-Füllstandsensoren (Ultraschall-Füllstandsensoren) 413 14.4.2 US-Füllstandsensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 415 14.4.3 US-Durchflusssensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 418 14.4.5 Akustische und US-Mikroskope (Ultraschall-Mikroskope) 419 15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 I onisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer) 437 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 16.2.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.3 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sens			14.2.4			403
14.3.1 Körperschallsensoren (Hydrophone)		14.3	Speziel			
14.4.1 US-Abstandsensoren (Ultraschall-Abstandsensoren) 408 14.4.1 US-Abstandsensoren (Ultraschall-Füllstandsensoren) 409 14.4.2 US-Füllstandsensoren (Ultraschall-Füllstandsensoren) 413 14.4.3 US-Durchflusssensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 415 14.4.4 US-Volumenstrommessung 418 14.4.5 Akustische und US-Mikroskope (Ultraschall-Mikroskope) 419 15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammer 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer) 440 16.2.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.2 Geiger-Mül			14.3.1	Körpersch	nallsensoren	406
14.4.1 US-Abstandsensoren (Ultraschall-Füllstandsensoren) 409 14.4.2 US-Füllstandsensoren (Ultraschall-Füllstandsensoren) 413 14.4.3 US-Durchflusssensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 418 14.4.4 US-Volumenstrommessung 418 14.4.5 Akustische und US-Mikroskope (Ultraschall-Mikroskope) 419 15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammer 435 16.2.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer) 435 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 16.2.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.2 Geiger-Müller-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Geiger-Müller-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor (-Det			14.3.2	Wassersch	nallsensoren (Hydrophone)	407
14.4.2 US-Füllstandsensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 413 14.4.3 US-Durchflusssensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 415 14.4.4 US-Volumenstrommessung 418 14.4.5 Akustische und US-Mikroskope (Ultraschall-Mikroskope) 419 15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammer 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer / -Detektor) 437 16.2.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.2 Geiger-Müller-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) (Halbleiterzähler) 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor (Sperrschichtdetektor) 448 16.2.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor		14.4	US-Ser	nsoren (Ult	traschallsensoren)	408
14.4.3 US-Durchflusssensoren (Ultraschall-Durchflusssensoren) 415 14.4.4 US-Volumenstrommessung 418 14.4.5 Akustische und US-Mikroskope (Ultraschall-Mikroskope) 419 15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammer 435 16.2.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer) 435 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 40 16.2.2.2 GEIGER-MÜLLER-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) 448 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor (-Detektor / -Zähler) 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor (Sperrschichtdetektor) 449 16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften<						
14.4.4 US-Volumenstrommessung						
14.4.5 Akustische und US-Mikroskope (Ultraschall-Mikroskope) 419 15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammern 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb						
15 Pneumatische Sensoren 421 15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammer 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb			14.4.4	Akustisch	e und US-Mikroskone (Ultraschall-Mikroskone)	419
15.1 Staudrucksensoren (Staudüsen) (pneumatische Staudruckgeber) 421 15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammern 435 16.2.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb	1.5	ъ				
15.2 Ringstrahlsensoren (Ringstrahldüsen) 422 15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammern 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer / -Detektor) 437 16.2.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.3 Proportionalzählrohr 440 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) 448 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor (Sperrschichtdetektor) 448 16.2.3.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor 450 16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren) 451	15					
15.3 Pneumatische Luftschrankensensoren (Luftschranke) 423 16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammer 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer / -Detektor) 437 16.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 16.2.2.2 GEIGER-MÜLLER-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) 448 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor Getektor / -Zähler) 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor 449 16.2.3.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor 449 16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren) 454 16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften 461 17 Chemosensoren (chemische Sensoren) 463 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>						
16 Kerntechnische Strahlungssensoren (kernphysikalische Sensoren) 427 16.1 Sicherheitstechnik						
16.1 Sicherheitstechnik 433 16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 435 16.2.1 Ionisationskammern 435 16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer) 435 16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer / -Detektor) 437 16.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 16.2.2.2 GEIGER-MÜLLER-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) (Halbleiterzähler) 448 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor GeLektor / -Zähler) 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor 449 16.2.3.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor 449 16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren) 450 16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften 461 17 Chemosensoren (chemische Sensoren) 463 17.1 Chemische, physikalische und messtechnische Grundbegriffe und Grundlagen 463 17.2 Leitfähigk	1.				, ,	
16.2 Kernstrahlungsdetektoren (Kernstrahlungssensoren) in der Technik 16.2.1 Ionisationskammern	10					
16.2.1 Ionisationskammern						
16.2.1.1 Ionisationskammer mit Strombetrieb (Stromionisationskammer)		10.2				
16.2.1.2 Ionisationskammer mit Impulsbetrieb (Ipulsionisationskammer / -Detektor) 437 16.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 16.2.2.2 GEIGER-MÜLLER-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) (Halbleiterzähler) 448 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor (-Detektor / -Zähler) 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor (Sperrschichtdetektor) 449 16.2.3.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor mit pn-Übergang (pn-Oberflächensperrschichtdetektor / -Zähler) 450 16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren) 454 16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften und Strahlungssensoren 461 17 Chemosensoren (chemische Sensoren) 463 17.1 Chemische, physikalische und messtechnische Grundbegriffe und Grundlagen 463 17.2 Leitfähigkeitssensoren für Flüssigelektrolyte 468				16.2.1.1	Ionisationskammer mit Strombetrieb	
(Ipulsionisationskammer / -Detektor) 437 16.2.2 Zählrohre						435
16.2.2 Zählrohre 440 16.2.2.1 Proportionalzählrohr 440 16.2.2.2 GEIGER-MÜLLER-Zählrohr (GM-Zählrohr) 443 16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) 448 16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor 448 16.2.3.2 Volumensperrschicht-Halbleitersensor 449 16.2.3.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor 449 16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren) 450 16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften 461 17 Chemosensoren (chemische Sensoren) 463 17.1 Chemische, physikalische und messtechnische 463 Grundbegriffe und Grundlagen 463 17.2 Leitfähigkeitssensoren für Flüssigelektrolyte 468				16.2.1.2		
16.2.2.1 Proportionalzählrohr			1600	77.11 1		
16.2.2.2 GEIGER-MÜLLER-Zählrohr (GM-Zählrohr)			16.2.2			
16.2.3 Halbleiterstrahlungssensoren (Halbleiterdetektoren) (Halbleiterzähler)						
(Halbleiterzähler)			1623			773
16.2.3.1 Ge(Li-)Sensor und HPGe-Sensor (-Detektor / -Zähler)			10.2.0			448
(-Detektor / -Zähler)						
(Sperrschichtdetektor)						448
16.2.3.3 Oberflächensperrschicht-Halbleitersensor mit pn-Übergang (pn-Oberflächensperrschichtdetektor / -Zähler) 450 16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren) 454 16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften und Strahlungssensoren 461 17 Chemosensoren (chemische Sensoren) 463 17.1 Chemische, physikalische und messtechnische Grundbegriffe und Grundlagen 463 17.2 Leitfähigkeitssensoren für Flüssigelektrolyte 468				16.2.3.2		
mit pn-Übergang (pn-Oberflächensperrschichtdetektor / -Zähler)				16000	(Sperrschichtdetektor)	449
(pn-Oberflächensperrschichtdetektor / -Zähler)				16.2.3.3		
16.2.4 Szintillationszähler (Szintillationssensoren)						450
16.3 Zusammenstellung der messtechnischen Eigenschaften und Strahlungssensoren46117 Chemosensoren (chemische Sensoren)46317.1 Chemische, physikalische und messtechnische Grundbegriffe und Grundlagen46317.2 Leitfähigkeitssensoren für Flüssigelektrolyte468			16.2.4	Szintillati		
und Strahlungssensoren		16.3				
17.1 Chemische, physikalische und messtechnische Grundbegriffe und Grundlagen						
17.1 Chemische, physikalische und messtechnische Grundbegriffe und Grundlagen	17	Chem	osenso	ren (chem	ische Sensoren)	463
17.2 Leitfähigkeitssensoren für Flüssigelektrolyte			Chemis	sche, physi	ikalische und messtechnische	
17.2 Leitfähigkeitssensoren für Flüssigelektrolyte			Grundt	egriffe un	d Grundlagen	463
17.2.1 Konduktive 2-Flektroden-LF-Sensoren für Flüssigelektrolyte		17.2	Leitfäh	igkeitssens	soren für Flüssigelektrolyte	468
17.2.1 Robindario E Biordon El Sonsolon In Trassignation i			17.2.1	Konduktiv	ve 2-Elektroden-LF-Sensoren für Flüssigelektrolyte	
(konduktive Sensoren, LF-Sensoren)			17.00			
17.2.2 Konduktive 4-Elektroden-LF-Sensoren für Flüssigelektrolyte (konduktive Sensoren LF Sensoren)			17.2.2			
duktive Sensoren, LF-Sensoren)			1723			7//
Flüssigelektrolyte (induktive LF-Sensoren)			11.4.3			479

	17.3	Konzei	ntrationssensoren mit ionenselektiven Elektroden für	
	2710		gelektrolyte (ionenselektive Sensoren)	482
			pH-Wert-Sensor mit protonenselektiver Glasmembran	
			(pH-(sensitive) Glasmembran, pH-Meter, pH-Sonden)	488
		17.3.2	Konzentrationssensoren mit ionenselektiven	
			Festkörpermembranelektroden (ionenselektive Elektroden)	499
		17.3.3	Konzentrationssensoren mit ionenselektiven	
			Flüssigmembranelektroden (ionenselektive Sensoren)	502
		17.3.4	Ionenselektive Feldeffekttransistoren (ISFET)	504
			17.3.4.1 Messverfahren	510
			17.3.4.2 Nicht elektrochemische Sensoren zur	
			pH-Wert-Messung	
	17.4	Redox	potentialsensoren	510
	17.5		nsoren	
		17.5.1	Elektrochemische Gassensoren	517
			17.5.1.1 Elektrochemische 2- und 3-Elektroden-Zellen (elek-	
			trochemische Zwei- und Drei-Elektrodenzelle)	
			17.5.1.2 Clark-Elektrode	
		17.5.2	Elektronische Gassensoren (Halbleitergassensoren)	525
			17.5.2.1 Metalloxid-Halbleitergassensoren	
			Pellistorsensoren (Pellistoren)	533
		17.5.4	Metallisolatorgassensoren (metal oxide-based gas sensor,	
			isolated gas sensor)	537
		17.5.5	Festkörperelektrolytgassensoren (Festkörper-Gassensoren,	
			Festelektrolyt-Gassensoren)	
			17.5.5.1 Nernst-Sonde (Sauerstoffsensor)	
			17.5.5.2 Lambdasonden	544
18	Feucl	itesense	oren (Feuchtigkeitsensoren)	551
	18.1	Grundl	begriffe	551
	18.2		rinzipien für Feuchtesensoren	
			Chemische Messprinzipien	
			Physikalische Messprinzipien	
	18.3		rößen in der Feuchtemesstechnik	
			Messgrößen für gasförmige Stoffe	
			Messgrößen für flüssige und feste Stoffe	
			Kalibrierung	
	18.4		n mit Feuchtesensoren	
			Keidel-Messzelle (coulometrischer Feuchtesensor)	
			Lithiumchlorid-(LiCl-)Feuchtesensor	
			Resistive Feuchtesensoren (resistive Keramikhygrometer)	
			Kapazitive Feuchtesensoren	
		18.4.5	Prozesshygrometer	563
			Handmessgerät zur Messung von relativer	
			Luftfeuchte und Temperatur	564
		18.4.7	Feuchtesensor für den Hochtemperatureinsatz	
10	Dioso		•	
17	19.1		(biologische Sensoren)	
	19.1		begriffe	
	17.4		natik der Biosensoren	
			Biophysikosensoren (biophysikalische Sensoren) Biochemosensoren (biochemische Sensoren)	3/0
		17.4.4	(biochemische Sensoren auf Basis enzymatischer Katalyse)	570
			voicementation behavior and days they matter that the voicement and the voicement an	2/0

	19.3	19.2.3 Bioelektroniksensoren (bioelektronische Sensoren) (ionensensitive Feldeffekttransistoren – ISFET)
We	iterfü	ihrende Literatur 579
Pat	entsc	chriften des Autors 58
Stic	hwor	rtverzeichnis 585